Метод формирования фотометрических эталонов космических объектов

Е. В. Благодыренко¹, А. С. Кошкаров², В. Ю. Шосталь³ ^{1,2}Военно-космическая академия имени А. Φ. Можайского ³ГосНИИПП ^{1,2}vka@mil.ru, ³shostal@mail.ru

Аннотация. Задача предотвращения орбитальных столкновений требует обеспечения контроля заселенности рабочих и промежуточных орбит многоспутниковых систем с высокоточным определением текуших навигационных параметров. Использование фотометрической информации о космических объектах обеспечить приемлемое позволяет кячество их сопровождения в условиях значительной заселенности орбит космических систем типа «орбитальный слой».

Ключевые слова: космический объект; метод наименьших квадратов; метод локальной аппроксимации

I. Введение

В настоящее время ведущие космические державы -Россия, США и Китай – планируют создание, развертывание И запуск В эксплуатацию многоспутниковых космических систем с количеством космических аппаратов (КА) вплоть до сотен или тысяч, а в среднесрочной перспективе – до десятков тысяч. Конфигурация такой космической системы может быть охарактеризована понятием «орбитальный слой» (рис. 1). В качестве примера можно привести реализуемый США проект «Старлинк» (насчитывает более 3700 КА [1, 2]) и российский проект «Сфера», о начале которого объявил руководитель госкорпорации «Роскосмос».



Рис. 1. Расположение плоскостей орбит группировки КА «Старлинк»

Неизбежность выхода из строя КА, составляющих многоспутниковые системы, а также стохастический

характер отказов отдельных КА (по времени появления, причинам возникновения и возможности принятия мер по сведению КА с орбиты), порождает риск в десятки раз более активного, чем сейчас, засорения околоземного пространства (ОКП). космического Объектами космического мусора также будут являться фрагменты, образующиеся в результате выведения КА и связанного с этим срабатывания пиротехнических и механических устройств, а также последствия разрушения КА. Подобная эволюция формирования объектов космического мусора (ОКМ) может уже в среднесрочной перспективе привести к возникновению эффекта Кесслера в отдельно взятом орбитальном слое, создавая угрозу, в том числе, для пилотируемых полетов [3]. Так ситуация с надежностью КА «Старлинк» негативно характеризует проект: 11 % аварийности по всему массиву запущенных КА - это 4 полноценных запуска ракет-носителей «Falcon-9» с КА «Старлинк» [4].

II. ИСПЛЬЗОВАНИЕ ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ В ЗАДАЧЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОБСТАНОВКОЙ В ОКОЛОЗЕМНОМ КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Задача недопущения орбитальных инцидентов (столкновений КА с другими КА или ОКМ) требует, прежде всего, обеспечения контроля заселенности рабочих и промежуточных орбит многоспутниковых систем высокоточным определением текущих с навигационных параметров (THII) кажлого наблюдаемого космического объекта (КО) как с учетом движения КА и ОКМ по баллистическим траекториям, так и более сложных с точки зрения наблюдения КА, движущихся с включенными ионными двигателями [5, 6].

Обеспечение космической деятельности осуществляется с использованием сети наземных средств наблюдения за КО, работающих в оптическом и радиоволновом диапазонах спектра [7]. Сопровождение КО наземными средствами основано на ведении каталогов КО. Каждому КО в каталоге присваивается свой уникальный номер, под которым производится накопление и обработка измерений ТНП КО наземными средствами, а также планирование сеансов измерений этих средств для уточнения состояния и параметров орбиты действующих КА [8]. Для обработки и анализа информации о КО может использоваться как координатная, так и некоординатная, в частности, фотометрическая информация.

Под фотометрической информацией о КО понимают значения блеска этого объекта, получаемые оптикоэлектронной системой в различных спектральных диапазонах. Блеск КО может быть представлен в звездных величинах либо в виде спектральной плотности потока мощности отраженного от него в направлении на оптическую систему солнечного излучения.

Блеск КО определяется его геометрическими размерами и формой, оптическими характеристиками наружных материалов, а также взаимной ориентацией КО, наблюдателя и источника подсветки. Это означает, что каждый КО имеет свой фотометрический образ – специфическую для него зависимость блеска от ориентации относительно источников подсветки и наблюдателя.

Наиболее полным фотометрическим образом КО в заданном спектральном диапазоне является зависимость его истинного приведенного блеска $I(\alpha, \beta, \gamma, \xi)$ от значений четырех углов, определяющих взаимную ориентацию Солнца, КО и измерителя блеска. В качестве этих углов могут быть, в частности, приняты направляющие углы α, β линии «КО – Солнце» и направляющие углы γ, ξ линии «КО – ОЭС», которые отсчитываются системе координат, связанной со строительными осями КО.

В дальнейшем совокупность значений этих углов обозначается четырехкомпонентным векторным $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$. аргументом Вектор $X_i = (x_{1i}, x_{2i}, x_{3i}, x_{4i})^T$ который соответствует конкретным значениям переменных $x_1, x_2, x_3, x_4,$ называется ниже точкой или узлом четырехмерного векторного пространства {Х}. Зависимость истинного блеска от значений углов $\alpha, \beta, \gamma, \xi$ (функция изменения блеска) далее обозначается I(X).

В результате обработки натурных измерений блеска

$$I_{k}^{*} = [I_{k}^{*}(X_{k1}), I_{k}^{*}(X_{k2}), ..., I_{k}^{*}(X_{kNk})]^{T}, k = 1, ..., M,$$
(1)

которые выполнены для каждого КО в ограниченном числе N_k узлов, формируются оценки фотометрических образов КО, называемые в дальнейшем фотометрическими эталонами (портретами).

III. МЕТОД ОБРАБОТКИ ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ

При получении эталонных значений блеска КО в узлах $X_1, X_2, ..., X_N$ путем обработки натурных измерений блеска этого КО, входящих в массив (1) можно использовать либо метод наименьших квадратов (МНК), либо его модификацию – метод локальной аппроксимации (МЛА).

При использовании МНК функцию $I_k(X)$ в ограниченной односвязной области функционального пространства $\{X\}$, в которую входят узлы $X_1, X_2, ..., X_N$, а также достаточное число узлов, при которых

выполнены измерения блеска КО из массива (1), представляют в виде полиномиального ряда, включающего в себя *m_k* слагаемых:

$$\mathbf{I}_{k}(X_{1}) = \sum_{j=1}^{m_{k}} c_{kj} \varphi_{j}(X) \quad k = 1, ..., M$$
(2)

где координатные функции $\varphi_j(x)$ – представляют собой произведения степеней переменных x_1, x_2, x_3, x_4 ;

C_{kj} – коэффициенты, которые определяются из условия минимума функционала

$$Q_{k} = \sum_{s=1}^{l_{k}} g_{ks} \left[I_{k}^{*} (X_{ks}) - I_{k} (X_{ks}) \right]^{2}$$
(3)

где $\mathbf{I}_{k}^{*}(X_{ks})$ – измерения блеска *k*-го КО из массива (1), полученное в узле X_{ks} области, в пределах которой представление (2) используется;

*l*_k – число измерений из массива (1), входящих в эту область;

 $I_{k}(X_{ks})$ – значение блеска в узле *X*, определяемое рядом (2);

$$g_{ks} = \frac{\sigma_k^2}{\sigma_{ks}^2};$$

 σ_{ks}^2 – дисперсия измерения блеска *k*-го КО из массива (1), полученного в узле X_{ks} ;

 σ_k^2 – дисперсия наиболее точного измерения из массива (1), выполненного в узле области, для которой аппроксимирующий ряд (2) используется.

Протяженность указанной области, число и вид координатных функций $\varphi_j(x)$ в выражении (2), число I_k узлов X_{ks} , плотность заполнения ими области определения аппроксимирующею ряда (2) должны быть такими, чтобы систематическая ошибка аппроксимации была достаточно малой.

Условие обеспечения минимума функционала (3) при выборе совокупности коэффициентов C_{kj} , c_{kj} , $j = 1,...,m_k$, ряда (4) приводит к системе линейных уравнений относительно искомых коэффициентов C_{kj} , решением которой являются следующие значения этих коэффициентов:

$$\hat{C}_{kj} = \frac{1}{|H_k|} \sum_{s=1}^{l_k} d_{kjs} I_k^{*} (X_{ks}), j = 1, ..., m_k, k = 1, ..., M, \quad (4)$$

где

$$d_{kjs} = g_{ks} \sum_{t=1}^{m_k} \mathcal{A}_{jt} \varphi_t(X_{ks}), \qquad (5)$$

 $|H_k|$ — определитель матрицы коэффициентов системы нормальных уравнений размера m_k на m_k с элементами

$$h_{kpr} = h_{krp} = \sum_{s=1}^{l_k} g_{ks} \varphi_p(X_{ks}) \varphi_r(X_{ks})$$
(6)

Оценки \hat{C}_{kj} отличаются от точных значений c_{kj} изза ошибок измерений $I_k^*(X_{ks})$, входящих в функцию (3). Можно показать, что ошибки δc_{kj} , $j = 1, ..., m_k$ имеют нормальный закон распределения вероятностей, нулевые средние значения и ковариационную матрицу с элементами

$$\delta c_{kp} \cdot \delta c_{kp} = \delta_{kr} \cdot \delta_{kp} = \frac{\sigma_k^2 A_{kpr}}{|H_k|}, r, p = 1, ..., m_k$$
(7)

где A_{kpr} – алгебраическое дополнение элемента определителя $|H_k|$, стоящего на пересечении *p*-ой строки и *r*-го столбца.

Подставив значения \hat{C}_{kj} в выражение (2), получим

оценку $I_k(X)$ функции $I_k(X)$ в области, в которой представление (2) используется:

$$\hat{\boldsymbol{I}}_{k}(X)\sum_{j=1}^{m_{k}}c_{kj}\varphi_{j}(X)$$
(8)

Последнее выражение определяет искомые эталонные значения блеска k-го КО в узлах $X_1, X_2, ..., X_n$:

$$\hat{I}_{k}(X_{i}) = \sum_{j=1}^{m_{k}} c_{kj} \varphi_{j}(X_{i}), i = 1, ..., n \quad k = 1, ..., M$$
(9)

Можно показать, что ошибки определения эталонных значений (9) имеют нормальный закон распределения вероятностей, нулевые средние значения и ковариационную матрицу с элементами

$$\delta \hat{I}_{k}(X_{p})\delta \hat{I}_{k}(X_{r}) = \frac{\delta_{k}^{2}}{|H_{k}|} \sum_{j_{1}=1}^{m_{k}} \sum_{j_{2}=1}^{m_{k}} A_{j_{1}j_{2}}\varphi_{j_{1}} \cdot$$
(10)
$$\cdot (X_{p})\varphi_{j_{2}}(X_{r}), p, r = 1,...n,$$

где A_{j_1,j_2} – алгебраическое дополнение элемента определителя $|H_k|$, стоящего на пересечении j_1 строки j_2 столбца.

Выражение (10) определяет флуктуационные составляющие погрешностей оценки эталонов. Если ряд (2) недостаточно точно воспроизводит ход функции $I_k(X)$ в области, содержащей все узлы $X_1, X_2, ..., X_n$, то возникают дополнительные систематические погрешности определения эталонов (9). Для уменьшения этих погрешностей можно увеличить степень

аппроксимирующего полинома (2). Однако, следует этом иметь виду. что при увеличиваются флуктуационные составляющие. обусловленные погрешностями измерений в массиве (1). При наличии систематических существенных ошибок область, содержащую все узлы $X_1, X_2, ..., X_n$, можно разделить на ряд парциальных областей, каждая из которых содержит определенную часть узлов $X_1, X_2, ..., X_n$. Затем, рассмотренным выше методом для узлов каждой из этих областей получить искомые эталоны. При таком разбиении систематические ошибки представления хода функции I_k(X) в каждой из областей можно свести к необходимому минимуму.

Метод локальной аппроксимации, который может применяться для получения эталонных значений блеска, является вырожденным случаем рассмотренного выше метода наименьших квадратов. При использовании МЛА с каждым узлом X_i , i = 1..., n для которого необходимо получить эталонное значение $\prod_{k} (X_i)$ связывается свой набор измерений из массива (1), полученных в узлах определенной окрестности X_i. Затем, используя только методом наименьших этот набор, квадратов определяется эталонное значение $\hat{I}_{\mu}(X_i)$. При использовании МЛА выбор координатных функций в представлении (2) может быть очень простым и, в то же время, обеспечивающим малую систематическую ошибку получения эталона $\stackrel{\wedge}{I}_{k}(X_{i}), i = 1, ..., n$. При этом, однако, возрастают вычислительные затраты при получении эталонных значений $I_{i}(X_{i})$.

Количественная оценка погрешностей определения эталонных значений $I_k(X_i)$, функции $I_k(X)$ в заданной совокупности узлов может быть выполнена с использованием математических моделей процедур получения этих эталонных значений. При этом может быть выявлена зависимость погрешностей определения эталонов от числа измерений в массиве (1), от точности измерений, от дискретности и регулярности этих измерений от плотности заполнения ими всех участков пространства $\{X\}$, от используемого способа разбиения $X_1, X_2, ..., X_n$ области, содержащей узлы на парциальные, от набора координатных функций при аппроксимации функции $I_{\mu}(X)$ рядом (2).

IV.Заключение

Таким образом, предложенный метод формирования фотометрических эталонов космических объектов позволяет формировать эталоны КО, удовлетворяющие предъявляемым требованиям по точности, что в свою очередь обеспечивает требуемое качество КО сопровождения в условиях значительной заселенности орбит космических систем типа «орбитального слоя».

Список литературы

- Глобальная спутниковая система Starlink [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Starlink. (Дата обращения: 01.02.2023).
- [2] Статистика Starlink [Электронный ресурс]. URL: https://planet4589.org/space/stats/star/starstats.html. (Дата обращения: 01.02.2023).
- [3] Столкновения в околоземном пространстве (космический мусор). / Сб. науч. тр. М.: Космосинформ, 1995. 322 с.
- [4] Состояние спутниковой группировки Starlink [Электронный ресурс]: Хабр. – URL: https://habr.com/ru/post/652467/. (Дата обращения: 01.02.2023).
- [5] Суханов С.А., Шаргородский В.Д., Шилин В.Д. Система контроля космического пространства. М.: Правда, 2011. 206 с.

- [6] Калюта А.Н. Глобальный мониторинг космической обстановки важнейшее направление обеспечения военной безопасности Российской Федерации в воздушно-космической сфере / А.Н. Калюта // Военная мысль. Москва, 2017. Вып. № 9. С. 5-11.
- [7] Благодыренко Е.В., Шосталь В.Ю. Исследование парадокса закона больших чисел при совместной обработке существенно неравноточных измерений / Е.В. Благодыренко, В.Ю. Шосталь // 76-я НТК СПб НТОРЭС. Санкт-Петербург, 2021. С. 98-100.
- [8] Благодыренко Е.В., Горбенков С.П., Царев С.М., Шосталь В.Ю. Комбинирование неравноточных измерений параметров движения маневрирующих космических объектов / Е.В. Благодыренко и др. // 77-я НТК СПб НТОРЭС. Санкт-Петербург: [б. и.], 2022. С. 56-58.